

# RIBER

## RIBER社 MBEセル(蒸着源)

RIBER社では、材料特性や用途に合わせて豊富なMBEセルをラインナップしています。RIBER社オリジナル装置含め、ありとあらゆるMBE装置の仕様に合わせてカスタマイズ提案が可能です。

### 主な製品ラインナップ

- 標準型クヌーセンセル
- バルブドクラッカーセル  
(ヒ素、リン、アンチモン向け)
- 大容量・高安定性III族セル
- 窒化物向け高耐性エフュージョンセル
- 特殊用途セル  
(高温セル、昇華型カーボンセル)
- 窒素、酸素RFプラズマ源
- 高温・低温ガスインジェクター



## Hakuto イオンビームミリング装置

イオンビームミリング装置は、基板サイズ/材質、加工材料を問わずにご使用いただけます。研究開発用に最も適したエッチャング装置です。

特に、磁性材料、金属多層膜、各種合金などの難エッチャング材料の加工の実績が多数ございます。

### 特徴

- スピントロニクス分野での実績多数
- 国産イオンソース搭載機を新価格でご提案
- 真空コンポーネントはPfeiffer Vacuum 社製  
(弊社総代理店)を標準装備
- 廉価版など、ご予算に応じた機器構成をご提案
- GUIによる直観的なプロセス操作
- 国内デモ随時承ります。



弊社は約半世紀にわたり、MBE 装置、イオンビーム製品を取り扱っており、豊富な実績と経験により、お客様の研究開発に貢献致します。

### お問合せ先

# 伯東株式会社

システムプロダクツカンパニー

〒160-8910 東京都新宿区新宿一丁目1番13号

TEL: 03-3355-7645 Email: [F1@hakuto.co.jp](mailto:F1@hakuto.co.jp)

関西支店 TEL: 06-6350-8913